**研究施設等利用・貸付申込書**

年　月　日

国立研究開発法人産業技術総合研究所

理事長　石村　和彦　殿

申請者 （所在地）

（組織名称）

（役職・氏名）

貴所研究施設等を利用したいので、下記のとおり申し込みます。

記

１．利用を希望する研究施設等の名称

MEMS研究開発拠点

２．利用希望期間　2025年●月●日から2026年3月31日まで

1. 利用希望形態

一時利用　※研究施設等を占有していない状態で利用する場合。

貸付 ※研究施設等を占有し、1年以上利用する場合。

1. 利用目的及び概要等

※一時利用を希望する場合は、別紙1-Aを併せて提出し「別紙1-Aのとおり」とご記載ください。

※貸付を希望する場合は、別紙1-Bを併せて提出し「別紙1-Bのとおり。」とご記載ください。

５．利用する従業員等の氏名等

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 氏名 | 利用責任者  （✓を記入） | 所属 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

※「利用責任者」は、利用者のうち施設側とのやり取りを主に担う方をご指定ください。

以上

別紙１-A※一時利用を希望する場合

１．利用の目的及び概要

1. 国立研究開発法人産業技術総合研究所共用施設等利用約款に定められた全ての事項を遵守することへの同意

同意する。

1. 利用を希望する支援の種類

共用施設等の操作、運転等の役務提供：あり　なし

共用施設等の操作方法及び運転方法、実験試料等の作製方法、実験データ等の解析方法等に関する技術指導：あり　なし

観察、分析、解析、加工、 試料作製等に関する技術代行：あり　なし

1. 施設管理者の内諾

内諾した施設管理者の氏名：高木　秀樹

内諾を得た年月日：年月日

受付番号：

1. 利用料等の納付方法における要望

見積書の発行希望：あり　なし

精算方法：毎月精算　利用終了時一括精算　その他（）

1. 請求書に関する連絡先

所在地：〒

所属：

役職・氏名：

連絡先電話番号：

連絡先e-mail：

別紙１-B※貸付を希望する場合

１．利用の目的及び概要

２．設備等の持ち込みの予定

|  |  |
| --- | --- |
| 設備等の名称 |  |
| 設備等の仕様 |  |
| 必要ユーティリティ |  |
| その他 |  |

３．その他特記事項